事業者名 (地独)鳥取県産業技術センター 機器名 雷界放出型走杳雷子顕微鏡 写真 電界放出型走査電子顕微鏡は、細く絞った電子線を照射し、試料表面から発生する2次電子、反射電子等を 検出し、高倍率(数万~数十万倍)・高分解能(ナノメートルスケール)の観察・分析を行う装置である。機械 特徵•用途 部品、電子製品、化学製品に用いられる無機材料や有機材料の研究開発、マイクロメートルからナノメートル スケールの様々な工業製品開発・評価に用いられる。 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター 機械素材研究所 設置場所 依頼試験• 試験設備貸出•利用 受託研究: 稼働日数 技術指導 利用件数 その他 依頼分析 年月 共同研究 (日) (件) (件) 計(件) 件数(件) 時間(時間) (件) (件) 平成30年2月 平成30年3月 平成30年4月 平成30年5月 平成30年6月 平成30年7月 利用状況 平成30年8月 n 平成30年9月 O O 平成30年10月 平成30年11月 平成30年12月 平成31年1月 平成31年2月 平成31年3月 ・高倍率観察が容易になったことで、超硬工具の微細組織を観察するとともに分析も行うことができ、効率的 な研究開発に臨むことができるようになった。 ・従来の電子顕微鏡でナノファイバーの観察は困難だったが、当該装置によりナノファイバーの形状評価が

利用者等の声

- ・従来の電子顕微鏡でナノファイバーの観察は困難だったが、当該装置によりナノファイバーの形状評価か 格段にしやすくなった。
- ・これまでは県外の機関を利用していたが、県内に当該装置が整備されたことで利便性が向上した。鉄鋼材料の金属組織・元素分析・結晶方位解析を行うことができ、迅速な研究の進捗を図ることができた。

補助事業概要 の広報資料

https://hojo.keirin-autorace.or,jp/shinsei/document/list/kikai/h29/pdf/29-070koho.pdf